# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-320835

(43)Date of publication of application: 04.12.1998

(51)Int.CI.

G11B 7/24

(21)Application number : 09–128638

(71)Applicant: NIKON CORP

(22)Date of filing:

19.05.1997 (7)

(72)Inventor: NISHIYAMA MADOKA

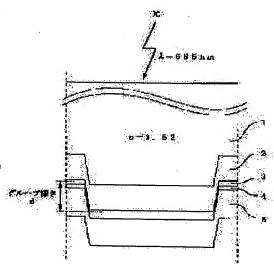
MORITA SEIJI

(54) OPTICAL DISK

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To dissolve the harmful effects owing to tending to narrowing track pitch regarding the phase change type optical disk to execute the land/groove recording.

SOLUTION: In the optical disk to record on the land part and the groove part making use of the phase change between amorphous and crystal, where the wave length of light is indicated by  $\lambda$  and the reflective index of disk substrate by n, the depth of groove, which is the difference in level between the land part and the groove part, is limited to a numerical range  $\geq \lambda/(3.78n)$ . Further, the depth of groove is set near either of the values  $\lambda/(3n)$ ,  $\{\lambda/(3n)+\lambda/(2n)\}$  or  $\{\lambda/(6n)+\lambda/(2n)\}$ . Further, while deepening the depth of groove as mentioned above, the depth of surface roughness of the wall of groove is suppressed to  $\leq 50$  nm or  $\leq 20$  nm. The tapered angle of the wall of groove is set  $\geq 60^\circ$ ,  $\geq 80^\circ$  or  $\geq 84^\circ$ .



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Date of requesting appeal against examiner's decision

of rejection] [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-320835

(43)公開日 平成10年(1998)12月4日

(51) int CL<sup>4</sup>
G11B 7/24

裁別記号 561

FI G11B 7/24

561P

561B

561E

561M

## 審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全 9 頁)

(21) 出顧番号

特題平9-128638

(22)出顧日 1

平成9年(1997)5月19日

(71)出頭人 000004112

株式会社ニコン

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

(72) 発明者 西山 円

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株

式会社ニコン内

(72)発明者 森田 成二

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株

式会社ニコン内

(74)代理人 弁理士 古谷 史旺 (外1名)

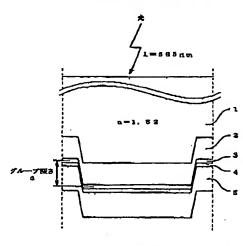
## (54) 【発明の名称】 光ディスク

## (57) [要約]

【課題】 本発明は、ランド・グループ記録を行う相変 化型の光ディスクに関し、狭トラックピッチ化の弊害を 解消することを目的とする。

【解決手段】 アモルファスと結晶間の相変化を利用して、ランド部とグループ部とに記録を行う光ディスクにおいて、光の波長を入とし、ディスク基板の屈折率を加としたとき、ランド部とグループ部との段差であるグループ深さを、入(3 n) (3 n) 以上の数値範囲に限定する。また、グループ深さを、入/(3 n) (3 n

#### 本実施が参に付ける光ディスタの製造を示す販売型



1・・ディング系版(810g) 1. 2mm 2・・心理者(ZuS-810y) 135mm 3・・心の者(CuShT-) 25mm 4・・含意砂(ZuS-810 ) 20mm 5・・化材料(Al) 135mm (2)

特開平10-320835

#### 【特許請求の範囲】

【翻求項1】 アモルファスと結晶間の相変化を利用し て、ランド部とグルーブ部とにそれぞれ記録を行う光デ ィスクにおいて、

1

照射光の波長を入とし、ディスク基板の屈折率をnとし たとき、ランド部とグループ部との段差であるグループ 深さが、 λ/(3.78n)以上であることを特徴とす る光ディスク。

【語求項2】 請求項1に記載の光ディスクにおいて、 トラックピッチが、1.18 λよりも狭いことを特徴と 10 する光ディスク。

【請求項3】 請求項1または請求項2に記載の光ディ スクにおいて、

前記グループ深さが、 $\lambda$ /(3.78n) $\sim$  $\lambda$ /(1. 13n)の範囲にあることを特徴とする光ディスク。

【論求項4】 請求項1または請求項2に記載の光ディ スクにおいて、

前記グループ深さが、入/(3 n)であることを特徴と する光ディスク。

【鈴永項5】 請永項1または請求項2に記載の光ディ 20 スクにおいて、

前記グループ深さが、 (λ/(3 n) +λ/(2 n)) であることを特徴とする光ディスク。

【請求項6】 翻來項1または請求項2に配敵の光ティ スクにおいて.

前記グループ深さが、 (A/(6n)+A/(2n)) であることを特徴とする光ディスク。

【翻求項7】 翻求項1乃至6のいずれか1項に記載の 光ディスクにおいて、

海側壁の荒れ幅が、50nm以下であることを特徴とす 30 る光ディスク。

【請求項8】 請求項1乃至6のいずれか1項に記載の 光ディスクにおいて、

海側壁の荒れ幅が、20nm以下であることを特徴とす る光ディスク。

【請求項9】 請求項1乃至6のいずれか1項に記載の 光ディスクにおいて、

液側壁のテーパ角が、60度以上であるととを特徴とす る光ディスク。

【請求項10】 請求項1万至6のいずれか1項に記数 40 の光ディスクにおいて、

深伽壁のテーバ角が、80度以上であることを特徴とす る光ディスク。

【請求項11】 請求項1乃至6のいずれか1項に記載 の光ディスクにおいて、

る光ディスク。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光ディスクに関

し、特に、グルーブ深さを適正に設定するととによっ て、消去率などの特性を向上させた光ディスクに関す る。

2

[0002]

【従来の技術】光ディスクは、大容量メモリとして民生 用および計算機用などに実用化され、急速に普及しつつ ある。マルチメディア時代を迎え、情報の増大・多様化 に対応するため、次世代の光ディスクにおいては、さら なる大容量化、転送速度の高速化、さらにはオーバーラ イト化などの要求がますます高まっている。

【0003】特に最近では、トラック密度を倍増させて 大容量化を図るため、光ディスクのランド部およびグル ーブ部の双方に信号を記録する方式(以下. 「ランド・ グループ記録」という)が注目されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】このようなランド・グ ルーブ記録においては、トラックビッチが従来の半分程 度まで狭くなる。

【0005】そのため、再生時に隣接トラックの信号が 再生信号に混入するクロストークや、消去時に隣接トラ ックの何号を消してしまうクロスイレーズや、隣接トラ ックにはみ出して信号を記録してしまうクロスライトな どの弊害が発生しやすい。特に、記録再生を繰り返す光 ディスクにおいては、クロスイレーズやクロスライトの 影響が累積されるため、上記弊客の影響が大きく現れ る.

【0006】また、狭トラックピッチ化に伴って、再生 信号の出力自体が低下するため、CNR(キャリアーノ イズ比)が低下するという弊害も生じる。さらに、狭ト ラックピッチ化に伴って、消去特性も低下する。消去特 性の低下の原因としては、記録マークが、狭いトラック 幅いっぱいに、もしくは若干はみ出す程度に否き込ま れ、オーバーライト時に消し残りを生じるためと考えら

【0007】上述したような弊害のために、ランド・グ ループ記録を行う光ディスクでは、O.8~O.7 um 程度のトラックピッチが限界であり、これ以上の狭トラ ックピッチ化は困難であると考えられていた。そとで、 請求項1~3に記載の発明では、上述した弊害を解決し つつ、トラックピッチをさらに狭くすることができる光 ディスクを提供することを目的とする。

【0008】請求項4~6 に記載の発明では、請求項1 の目的と併せて、クロストークを格段に減少させること ができる光ディスクを提供することを目的とする。請求 項7~11に記載の発明では、グループ深さを従来以上 に深くした際に生じる弊害を解決した光ディスクを提供 することを目的とする。

[0009]

[課題を解決するための手段] 請求項1 に記載の発明 50 は、アモルファスと結晶間の相変化を利用して、ランド 部とグループ部とにそれぞれ記録を行う光ディスクにもいて、照射光の波長を入とし、ディスク基板の屈折率を れとしたとき、ランド部とグループ部との段差であるグ ループ深さを、入ノ(3.78 n)以上にしたことを特 徴とする。

【0010】とのような構造により、ランド部とグループ部との間の熱伝展距離が長くなる。そのため、光の照射熱は隣接トラックへ伝搬しにくくなり、熱伝搬により生じるクロスイレーズやクロスライトなどの弊音が軽減される。また、隣接トラックに熱が伝搬しにくくなることにより、ランド部およびグループ部ともに熱が溜まりやすくなる。そのため、記録マークを消去する際、アモルファスマークを結晶化温度の近傍に長い時間留まらせることが可能となる。その結果、アモルファスマークの結晶化効率が向上し、消去率が向上する。

【0011】特に、グループ深さを $\lambda$ /(3.78 $\pi$ )以上に設定することにより、トラックビッチが $0.6\mu$  m程度の場合に、実用可能なクロスライト耐性Pw/P p(後述)の値を確保することが可能となる。このような作用により、狭トラックビッチ化の無害が軽減され、 $0.6\mu$  m以下の狭トラックビッチ化を図ることが可能となる。

【0012】 請求項2 に記載の発明は、請求項1 に記載の光ディスクにおいて、トラックピッチが、1.18 λよりも狭いことを特徴とする。 請求項3 に記載の発明は、請求項1 または請求項2 に記載の光ディスクにおいて、グループ深さが、入/(3.78 n)~入/(1.13 n)の範囲にあることを特徴とする。

【0013】 翻求項4 化記載の発明は、請求項1 または 請求項2 に記載の光ディスクにおいて、グループ深さ が、 $\lambda$ /(3 n) であることを特徴とする。このように ランドーグループ間の光路差を設定することにより、隣 接トラックからのクロストークを極小にすることができ る。翻求項5 に記載の発明は、請求項1 または翻求項2 に記載の光ディスクにおいて、グループ深さが、 $\{\lambda$ /(3 n)  $+\lambda$ /(2 n) とあることを特徴とする。

【0014】このようにランドーグルーブ間の光路差を設定することにより、隣接トラックからのクロストークを切小にすることができる。請求項6に記載の発明は、耐求項1または請求項2に記載の光ディスクにおいて、グルーブ深さが、(λ/(6n)+λ/(2n))であることを特徴とずる。このようにランドーグループ間の光路差を設定することにより、隣接トラックからのクロストークを極小にすることができる。

えることにより、ノイズレベルを低減してCNR45dBを確保できることを見いだした。このCNR45dBの値は、ISO規格などで定められるCNRの規格値45dBを満足する値である。

【0016】 請求項8 に記載の発明は、請求項1 乃至6のいずれか1項に記載の光ディスクにおいて、 海側壁の荒れ幅が、20 n m以下であることを特徴とする。 グループ深さを深くすることにより、 海側壁の荒れに起因する再生ノイズが増加する。 そこで、今回実験した結果、荒れ幅を最大20 n mに抑えることにより、 ノイズレベルを低減してCNR48dBを確保できることを見いだした。 このCNR48dBの値は、 ISO規格などで定められるCNRの規格値45dBに対して3dB程度のマージンを確保した値である。

[0017] 請求項9 に記載の発明は、請求項1乃至6のいずれか1項に記載の光ディスクにおいて、満即壁のテーパ角が、60度以上であることを特徴とする。通常、満側壁はテーパ角を持たせて形成される。そのため、グルーブ深さを深くするに従って、光ビックアップからみた深側壁の幅が広がる。このとき、両側のトラックからの信号が深側壁にはみ出して記録されているため、深側壁へのクロスライト分だけクロスライト耐性が悪化する。

【0018】そこで、今回実験した結果、テーバ角を80度以上にすることにより、クロスライト耐性に実用可能な1以上の値を確保できることを見いだした。論求項10に記載の発明は、請求項1乃至8のいずれか1項に記載の光ディスクにおいて、海側壁のテーバ角が、80度以上であることを特徴とする。今回実験した結果、テーバ角を80度以上にすることにより、クロスライト耐性に実用可能な1、1以上の値を十分確保できることを見いだした。

【0019】静水項11に記載の発明は、請水項1乃至8のいずれか1項に記載の光ディスクにおいて、深側壁のテーパ角が、84度以上であることを符徴とする。今回実験した結果、テーパ角を84度以上にすることにより、クロスライト耐性が急激に向上することを見いたした。

[0020]

30

【発明の実施の形態】以下、図面に基づいて本発明にお ける実施の形態を説明する。

【0021】図1は、今回作製した相変化型光ディスクの基本報道(急冷梯道)を示す断面図である。図1において、ディスク基板1は、直径86mm、内径15mm、厚さ1.2mmからなる円盤状のガラス2P基板(屈折率 n = 1.52)であり、その改面には、ランド部とグループ部とをなず海がスパイラル状に形成される。とのときのグループ深さは、従来のグループ深さ(40~85 m)よりも深い値(120 n m以上)に設定される。

従来150nm以上であった荒れ幅を最大50nmに抑 50 【0022】このディスク基板1の表面には、保護層

特開平10-320835

(4)

2、記録層3、保護層4、反射層5が順に形成される。 まず、保護層2は、乙nS-SiO゚からなる膜厚13 5nmの層である。記録層3は、GeSbTeの合金か らなる膜原25 nmの層である。保護層4は、2ns-SiO、からなる膜厚20mmの層である。 反射層 5 は、AIからなる膜厚150mmの層である。

【0023】一方、光ディスクの評価測定用に使用した 光ピックアップ (図示せず) は、レーザ光の波長λがβ 85nmであり、対物レンズの関口数 (NA) が0.6 である。以下、各画定結果ととに光ディスクの特性を説 10 明する。

(オーバーライト時の消去率) トラックビッチを0.6 . μπに設定し、グループ深さを1.60 nmに設定した光 ディスクを対象にして、次の手順に従って消去率を測定 Utc.

【0024】(1)3Tマークを記録する。

- (2) その3 Tマークを再生する。
- (3) その上に、8 Tマークを記録する。

上記の手順(1)~(3)を1000回繰り返した後、 最終的に3Tマークを記録する。この光ディスクを再生 20 した際に、再生信号中の8 下成分 (オーバーライト時の 消し残り)と3T成分との比を測定し、消去率とする。 【0025】図2は、消去パワーを確々に設定した場合 の消去率の値を示した図である。図中の丸印は、従来の 光ディスク (グループ深さ=40nm) における消去率 を示し、三角印は、本実施形態の光ディスク(グループ 深さ=160nm)における消去率を示す。図2におい て、本実施形態の光ディスクは、従来の光ディスクに比 べて、消去率が3~10dBほど全体的に向上してい

【0026】そのため、例えば消去率30dB以上を実 使用範囲と考えると、消去パワーの変動マージンが、従 来の±6%からさらに拡大し、本実施形態においては± 35.5%の変跡マージンを確保することができる。以 下、オーバーライト時の消去率が向上する理由につい て、いくつかの説明を試みる。

【0027】まず、グループ深さを深くするととによ り、ランド部とグループ部との間の熱伝搬距離が長くな る。その結果、光の照射熱は隣接トラックへ伝搬しにく くなり、熟がトラック内に築中しやすくなる。その結 果、記録時と消去時とにおける熱の広がりがほぼ同一の 範囲に制限され、マーク周辺部などの消し残りが従来に 比べて生じにくくなると考えられる。

【0028】また、ランド部とグループ部との間の熱伝 **掀距雕が長くなるととにより、トラック上に熱が溜まり** やすくなる。そのため、記録マークを消去する際、アモ ルファス部分を結晶化温度の近傍に長い時間留まらせる ととが可能となる。その結果、アモルファス部分の結品 化効率が向上し、消去率が向上すると考えられる。 以上 のように、グループ深さを深くすることにより、消去率 50 が改善されるので、一層の狭トラックピッチ化や高転送 レート化を図ることが可能となる。

【0029】次に、別の測定結果について説明する。 (クロスライト耐性) 次の手順に従って、クロスライト 耐性を測定する。まず、光ディスク全体を結晶構造(消 去状態) にする。との光ディスクのランド上の1トラッ ク分に対し、線速5m/sec の状態で、0.4μmの長 さの単一周波数記録ビットを記録する。

【0030】このとき、CNRおよび消去率が最適とな る記録パワーの値を求めて、最適記録パワーPpとす る。次に、隣接する両側のグループ部に対し、それぞれ 数100回程度0.43μmの長さの単一周波数記録と ットを記録する。その後、ランド部に戻ってCNRの御 定を行う。

【0031】このとき、ランド部のCNRが落ちはじめ る(0.5dBダウン)記録パワーPwの値を求める。 ととで、記録パワーの比Pw/Ppを算出し、クロスラ イト耐性とする。このクロスライト耐性PW/Poが1 未満の場合、最適記録パワーPpで所定トラックを記録 した際に、隣接トラックでは、クロスライトが発生して CNRが0、5dB以上低下してしまう。そのため、ク ロスライト耐性PW/Ppが1未満の場合は、ほぼ実用 に遊さない。

【0032】一方、クロスライト耐性Pw/PpがI以 上の場合、最適記録パワーPpで所定トラックを記録す る際に、隣接トラックにおけるCNRの低下は、O.5 dB以下に抑えることができる。そのため、クロスライ ト耐性Pw/Ppが1以上になる範囲が夹用可能な範囲 となる。実際には、記録パワーの変動マージンを見込む 30 ため、クロスライト耐性PW/Ppは、1.1以上ある ととが好ましい。

【0033】図3は、トラックビッチとグルーブ深さと を種々に設定した光ディスクについて、クロスライト耐 性Pw/Ppをそれぞれ測定した結果である。図3K示 すように、グルーブ深さを深くするに従って、クロスラ イト耐性Pw/Ppが向上する。ととで、トラックピッ チが0. 8 µmの場合、グループ深さを120nm以上 化設定するととにより、クロスライト耐性Pw/Ppに 実用可能な1以上の値を確保することが可能となる。

【0034】すなわち、グループ深さを120nm以上 にすることにより、従来可能であったトラックビッチ 0. 7μπの限界をさらに越えて、0. βμπ以下のト ラックピッチを実現することができる。このようなグル 一ブ深さの臨界条件120nmを、レーザ光の波長を入 とし、ディスク基板の屈折率をnとして、光学的に換算 することにより、λ/(3. 78π)が求まる。

【0035】図4は、図3と同様の測定結果に基づい て、トラックピッチとクロスライト耐性PW/Ppとの 関係を示した図である。図4に示されるように、グルー ブ深さを180 n 皿に設定した場合には、トラックビッ

Seed State . . . .

(5)

チを0.53μmまで狭めつつ、実用可能なクロスライ ト耐性Pw/Ppを陥保することが可能となる。

【0036】さらに、グループ深さを200nmに設定 した場合には、トラックビッチを0.5μm以下に狭め ても、実用可能なクロスライト耐性Pw/Ppを確保す ることが可能となる。

【0037】次に、別の測定結果について説明する。 (クロストーク) 従来、ランド・グループ記録方式にお\*

 $d = \lambda / (3n)$ 

 $d = \lambda / (6n) + \lambda / (2n)$ 

 $d = \lambda / (3n) + \lambda / (2n)$ 

さらに、光学的計算の結果、クロストークが極小となる※

 $d = \lambda / (3n) + \rho \lambda / (2n)$ 

(ただし、係数p=0.1.2···)

 $d = \lambda / (6n) + m \lambda / (2n)$ 

(ただし、係数四=0, 1, 2・・・) と表されること を初めて見いだした。

【0039】図5は、グループ深さとクロストークとの 関係を示す図である。なお、図5に示す黒丸は測定値で あり、実線は計算値である。図5においては、グループ 20 深さd=135nm, 310nm, 380nmの付近 で、クロストークが極小になる。これらの値は、上記 (1)~(3)式から求められる値付近にそれぞれ位置 する.

【0040】 このようにグループ深さ dを設定すること により、クロストークの発生を効果的に抑制することが 可能となる。図6は、記録パワーの変化に伴ってクロス トークを測定した結果を示した図である。図6に示す丸 印は、従来通りにグループ深さを入/(6 n)に設定し た場合の測定データであり、図8に示す三角印は、グル 30 ーブ深さをλ/(3 n)に設定した場合の測定データで ある.

【0041】図8に示されるように、グループ深さが入 /(3n)の場合には、記録パワーが大きく変動して も、クロストークには変化がほとんど観られない。これ は、グルーブ深さを深くすることにより、配録マーク幅 のはみ出しが滞側壁で制限されているためと考えられ る。したがって、上記(1)~(3)式によるグループ 深さdの設定を行うことにより、通常時のクロストーク 抑制に有効なばかりか、光ピックアップ部の記録パワー が大きく変動するような悪条件下においても、クロスト ークを強く抑制できることがわかる。

【0042】次に、別の測定結果について説明する。

(清側壁の荒れ)図7は、スタンパー表面の電子顕微鏡 写真である。図7 (a)は、海側壁の荒れ幅が、150 n m程度の場合である。一方、図7(b)は、漆側壁の 荒れ幅が、20mm以下の場合である。なお、図7 (b)のスタンパーは、既知のマスタリングプロセスに ついて各因子を試行錯誤的に適正化することにより作製 された。

特開平10-320835

8

\*いて、グループ深さを入/(6n)程度に設定した場 合、隣接トラックからのクロストークを極小にできると とが知られている。

【0038】今回は、グルーブ深さを入/(3.78 n)以上に設定するに際して、クロストークを極小にす るポイントを新たに検討した。その結果、グループ深さ dを次の値付近に設定することにより、クロストークが 極小になることを初めて見いだした。

 $\cdot \cdot \cdot (1)$ 

...(2)

 $\cdot - \cdot (3)$ 

※グルーブ深さdの一般値は、

- · · (4)

#### • • • (5)

. 【0043】図8は、海側壁の荒れ低減による改善効果 を示す図である。図8に示されるように、禅側壁の荒れ 幅が150nm以上では、再生ノイズのノイズレベルは (-60dBm)となり、CNRは42dBとなる。-方、微側壁の荒れ幅が50 nm以下では、再生ノイズの ノイズレベルは (-63dBm) まで改善され、CNR は45 d B に改善される。

【0044】さらに、海側壁の荒れ幅を20mm以下に 抑えると、再生ノイズのノイズレベルは(-66dB m)まで改善され、CNRは48dBに改善される。次 化、別の測定結果について説明する。

(海側壁のテーバ角) 図9は、海側壁のテーパ角を定義 するための図である。

【0045】ととでは、図9に示すように、満側壁の面 とディスクの板面とがなす鋭角θをテーバ角と定義す る。図10は、テーパ角を種々に設定した場合のクロス ライト耐性Pw/Ppを示した図である。なお、測定に 使用した光ディスクのグルーブ深さは、180nmであ

【0046】図10に示されるように、テーパ角を急峻 (90度に近づける)にするに従って、クロスライト耐 性Pw/Ppは向上する。これは、テーバ角を怠峻にす るに従って、光ピックアップから観た液側壁の幅が狭く なり、溝側壁へのクロスライト分が低減するためと考え られる。特に、テーパ角を60度以上に設定した場合、 トラックピッチ0. 5μmにおいても、クロスライト耐 性に実用可能な1以上の値を確保することができる。

【0047】また、テーパ角を80度以上に設定した場 合は、トラックピッチ0.5μmにおいても、クロスラ イト耐性に実用可能な1.1以上の値を確保することが できる。さらに、テーバ角を84度以上に設定した場合 には、トラックビッチから観た深側壁の幅は無視できる 程度となるため、クロスライト耐性は急激に向上する。 なお、上述した実施形態では、急冷様造の光ディスク

(図1)を中心に説明したが、本発明は急冷機造の光デ

特闘平10-320835

. .

ィスクに限定されるものではない。

【0048】例えば、図11に示すように第2の保護圏 4を200μm程度に厚膜化したり、もしくは、放熱部である反射層5を20mm程度に薄膜化することによって、徐冷構造の光ディスクを形成することができる。

【0048】 このような徐冷報達の光ディスクにおいても、グループ深さを深くすることによる作用効果を同様に得ることができる。例えば、図4に示す白三角印は、徐冷構造の光ディスクに関する測定データである。このような函定データでは、念冷構造の光ディスクとほぼ同 10 じ傾向のデータが得られる。また、上述した実施形態では、ディスク基板 l にガラスを使用しているが、この材質に限定されるものではない。一般的には、耐熱性がよく、吸水率が低く、かつ反りが少ないなどの特性を有する材質であればよい。例えば、ボリカーボネート、ボリメチルメタクリレート、ボリオレフィン系樹脂などを使用してもよい。

【0050】さらに、上述した実施形態では、保護層2、4としてZnS-SiO,を使用しているが、この材質に限定されるものではない。一般的には、透明で熱20的に安定な材質であればよい。例えば、金属や半金属の酸化物、窒化物、カルコゲン化物、ファ化物、炭化物などを使用してもよい。また、上述した実施形態では、記録層3としてGeSbTeからなる合金を使用しているが、この材質に限定されるものではない。一般的には、安定なアモルファス状態を室温で保ち、かつアモルファス状態と結晶状態との間で光学的変化が大きい材質であればよい。例えば、InSbTe、InSbTeAs、GaSb、InGaSb、GeSnTe、AgSbTeなどを使用してもよい。

【0051】さらに、上述した実施形態では、反射層5にA1を使用しているが、この材質に限定されるものではない。一般的には、光を反射する金属膜であればよい。例えば、Au. Ti, Ni, Cu, Cr, Siなどを使用してもよい。また、他層の腹厚や屈折率を調整することにより、反射層5を用いない構造とすることもできる。

【0052】また、誘定体保護層4と反射層5との間に、無膨張係数の小さいSIO.層を付加した構造の光ティスクとしてもよい。さらに、誘電体保護層4と反射 40 層5との間に、SiO.層+ZnS-SiO.等の保護層を付加した福造の光ディスクでもよい。

【0053】さらには、基板1と誘電体保護層2との間に、Auなどの反射層を付加した構造の光ディスクでもよい。また、上述した実施形態では、光ピックアップ部のレーザ光の波長入を685nmとしているが、この辺長に限定されるものではない。例えば、レーザ光の波長入を410nm程度に短波長化してもよい。

[0054]

【発明の効果】以上説明したように、請求項1~3に記 50 値を十分確保することができる。

献の発明では、グループ深さを、入/(3.78 n)以上に設定するので、ランド部とグループ部との間の熱伝 敬距離が長くなる。その結果、光の照射熱は隣接トラックへ伝搬しにくくなり、熱伝搬により生じるクロスイレ ーズやクロスライトが減少する。

10

【0055】また、隣接トラックに熱が伝搬しにくくなることにより、トラック上に熱が溜まりやすくなる。そのため、記録マークを消去する際、アモルファス部分を結晶化温度の近傍に長時間留まらせることが可能となる。その結果、アモルファス部分の結晶化効率が向上し、消去率が向上する。さらに、今回の測定結果から、光ディスクのグルーブ深さを深くすることによって、消去パワーや記録パワーの変動マージンを拡大できることが明らかになった。

【0056】特に、グループ深さを入/(3.78n)以上に限定することにより、トラックビッチが0.6 μ mの場合においても、クロスライト耐性Pw/Ppに実用可能な I以上の値を確保することが可能となる。請求項4に記載の発明では、グループ深さを入/(3 n)に設定する。このようなにランドーグループ間の光路差を設定することにより、隣接トラックからのクロストークを極小にすることができる。

[0057] 請求項5 に記載の発明では、グループ深さを $(\lambda/(3n) + \lambda/(2n))$  に設定する。このようにランドーグループ間の光路差を設定することにより、隣接トラックからのクロストークを極小にすることができる。請求項6 に記載の発明では、グループ深さを $(\lambda/(6n) + \lambda/(2n))$  に設定する。このようにランドーグループ間の光路差を設定することにより、隣接トラックからのクロストークを極小にすることができる。

[0058] 請求項7に記載の発明では、海側壁の荒れ幅を50nm以下に設定するので、再生ノイズのレベルを低減してCNR45dB程度を確保することが可能となる。このCNR45dBの値は、「SO規格などで定められるCNRの規格値45dBを満足する値である。請求項8に記載の発明では、海側壁の荒れ幅を20nm以下に設定するので、再生ノイズのレベルを低減してCNR48dBを確保することが可能となる。このCNR48dBの値は、「SO規格などで定められるCNRの規格値45dBに対して3dB程度のマージンを確保できる値である。

【0059】翻求項8に記載の発明では、溝側壁のテーバ角を60度以上に設定するので、光ピックアップから 観た溝側壁の幅はそれほど広がらず、クロスライト耐性 に実用可能な1以上の値を確保することができる。 39 求項10に記載の発明は、溝側壁のテーバ角を80度以上 に設定するので、光ピックアップから観た溝側壁の幅は 広がらず、クロスライト耐性に実用可能な1.1以上の値を十分確保することができる。

(7)

特開平10-320835

11

【0080】請求項11に記載の発明は、満側壁のテー パ角を84度以上に設定するので、光ピックアップから 観た常側壁の幅は無視できる程度となり、クロスライト 耐性を急放に向上させることができる。以上説明したよ うに、本発明を適用した光ディスクでは、狭トラックビ ッチ化に伴う弊害を的確に低減することができる。した がって、従来以上の狭トラックビッチ化が可能となり、 光ディスクの大容量化、小型化などを図ることが可能と

### 【図面の簡単な説明】

【図1】相変化型光ディスクの基本構造(急冷構造)を 示す断面図である.

【図2】消去パワーを極々に設定した場合の消去率の値 を示した図である。

【図3】グループ深さとクロスライト耐性Pw/Ppと の関係を示した図である。

【図4】トラックピッチとクロスライト耐性Pw/Pp との関係を示した図である。

【図5】グループ深さとクロストークとの関係を示す図\*

[図1]

## 本実版形態における光ディスクの構造を示す所仮図

-685 nm n=1. 5 2

> 1 - · ディスク系版(3 10。) 1. Zmm 4 - - 泉田屋(Z n S - S 1 Q ) 20 nm 5 - - 反前層 (A1) 150 mm

\*である。

【図8】記録パワーを種々に設定した場合のクロストー クを示した図である。

12

【図7】図面に代わる「スタンバー表面の電子頭微鏡写 真」である。

【図8】海側壁の荒れ低減による改善効果を示す図であ

【図9】滞側壁のテーバ角を定義する図である。

【図10】チーパ角を種々に設定した場合のクロスライ

10 ト耐性PW/Ppを示した図である。 【図11】相変化型光ディスクの基本構造(徐冷構造)

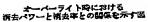
【符号の説明】

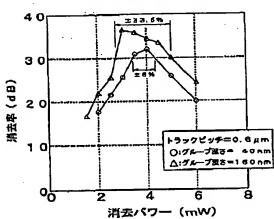
ディスク基板

を示す断面図である。・

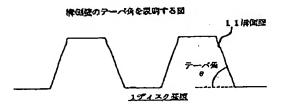
- 保護層
- 記錄图
- 保護層
- 反射層

## [図2]





## [図9]

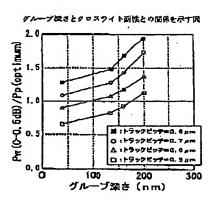


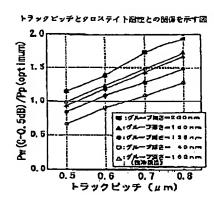
特開平10-320835

(8)

(図3)

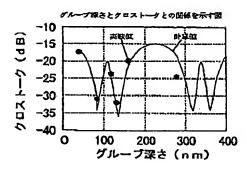
[図4]

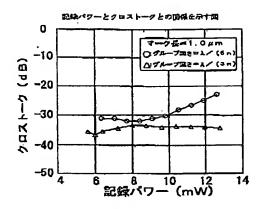




[図5]

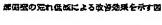
[図6]

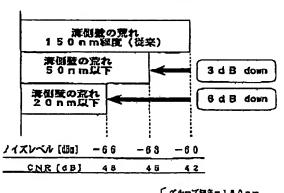


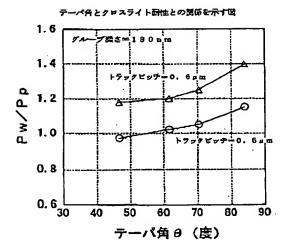


[図8]

[図10]





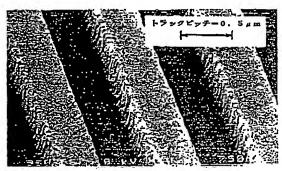


(9)

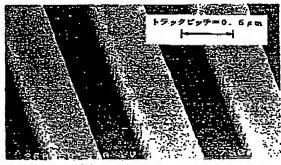
特開平10-320835

(図7)

スタンパー表面の観景観写真



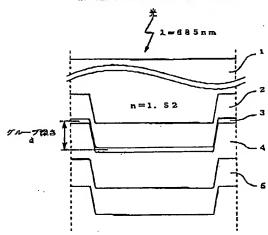
(a) 排回型の荒れ150 nm程度



(6) 体例性の元れ20mm以下

## [図11]

別の光ディスク・(協合保造) を示す新雄図



1・・ディスク本版(SiO<sub>2</sub>) 1.2 km 2・・企製局(Zn3-8 (O<sub>2</sub>) 13 f n km 3・・花製品(Ge 5 k T e) 2 f k cs. 4・・保護店(Z b S-SiO ) 30 0 n cs.